DERWENT-ACC-NO:

1986-078466

DERWENT-WEEK: 198612

COPYRIGHT 1999 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Heat element using positive characteristic

thermistor -

has positive characteristic ceramic chips

embedded into

organic PTC resin having different curie temp.

from chips

NoAbstract Dwg 1/3

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD[MATW]

PRIORITY-DATA: 1984JP-0146642 (July 13, 1984)

PATENT-FAMILY:

LANGUAGE PUB-NO PUB-DATE

PAGES MAIN-IPC

February 6, 1986 N/A 005 JP 61027082 A

N/A

APPLICATION-DATA:

APPL-NO PUB-NO APPL-DESCRIPTOR

APPL-DATE

JP 61027082A N/A 1984JP-0146642

July 13, 1984

INT-CL (IPC): H01C007/02, H05B003/14

ABSTRACTED-PUB-NO:

EOUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS: HEAT ELEMENT POSITIVE CHARACTERISTIC THERMISTOR POSITIVE

CHARACTERISTIC CERAMIC CHIP EMBED ORGANIC PTC RESIN CURIE

TEMPERATURE CHIP NOABSTRACT

ADDL-INDEXING-TERMS:

POSITIVE TEMPERATURE COEFFICIENT

DERWENT-CLASS: A85 L03 X25

CPI-CODES: A12-E07C; A12-E10; L03-B01A2; L03-H04A;

EPI-CODES: X25-B01B;

04/22/2003, EAST Version: 1.03.0002

⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭61-27082

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和61年(1986)2月6日

H 05 B H 01 C 3/14 7/02 7708-3K 6918-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称 発熱体

> 20特 昭59-146642

1998 昭59(1984)7月13日

70発 明 者 梶 Œ

進 門真市大字門真1048番地

門真市大字門真1048番地 松下電工株式会社内 松下電工株式会社内

⑦発 明 者 山 河 清 志 郎 ⑪出 願 松下電工株式会社

門真市大字門真1048番地

何代 理 弁理士 松本 武彦

発明の名称

発熟体

2. 特許請求の範囲

(1) 多数の正特性半導体磁器質チップが互いに 適宜の間隔をおいて有機PTC樹脂層でつながれ て全体として板状体となつており、前記樹脂層が 前記磁器質チップと異なるキュリー温度を有する ものであり、かつ、前記板状体の両面に電極層が 設けられている発熱体。

(2) 有機PTC樹脂層がカーボン入りのもので ある特許請求の範囲第1項記載の発熱体。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

この発明は、加熱装置として広く使用される、 正特性サーミスタ利用の発熱体に関する。

正特性サーミスタとは、一般に使用されている サーミスタとは逆に、温度が上がると抵抗値がふ える、すなわち正の温度係数を持つものをいう。

この正特性サーミスタを利用した発熱体(ヒータ) にはチタン酸バリウム (以下、チタバリと略す)に代表されるPTCセラミツクスヒータと、カ ーポンなどの導電性材料と有機樹脂の複合したも のである有機PTCヒータとがある。

PTCセラミツクスヒータは、①原材料の配合 割合で任意に決定される設定温度(キユリー温度 、以下Tcと略す)での抵抗の変化幅が大きい、 ②使用による特性の経時変化ーおもに常温での比 抵抗変化-が小さいので、電気的信頼性が高く、 特に一般家庭向き電器商品として有用な発熱体と なつており、また、③約350℃という高温度の 発熱が可能であると言う長所を持つ。一方、欠点 としては、①一般のセラミツクス同様、衝撃に弱 い、②大面積のものを寸法精度よく作れない、③ 強度不足により、焼結時の変形が原因で薄いもの が作れない、④もろいので、製品への機械による 自動組み込みが難しく、これによるコストアツブ が問題である、等がある。

有機PTCは、一般にはカーボンのような導電

そこで、これら両者の長所を併せて持つPTCヒータの出現が望まれていた。また、1つの発熱体で温度を多段階に分けて使用できる発熱体の開発も待たれていた。

(発明の目的)

有する有機樹脂層をいう。以下にこれを、その実 施例をあらわす図面に基づいて、詳しく説明する

第1図回、回はこの発明にかかる発熱体の構造 を示している。この発熱体1は、チタバリ系半導 体等よりなる円柱形のチップ2・・・が、軸線方 向を揃え、相互間に適宜の間隔をおいて同一平面 上で起立するように有機PTC樹脂層3内をA面 からB面へと貫通している。 A面およびB面には 、チップ2・・・の端部が露出しており、これら 2・・・および樹脂層3に共に接触する電極層4 . 4が設けられている。有機PTC樹脂層のTc は、チップのTcとは異なるように調整されてい る。有機PTC樹脂層を形成する樹脂材は、チツ プの動作温度に応じた耐熱性がある結晶性熱可塑 性樹脂であれば特に限定しない。一般にはカーボ ン等の導電性材料をポリフツ化ピニリデン系樹脂 ,ポリエチレン系樹脂等に混合して使用される。 円柱形の正特性半導体磁器質チップは、次のよ

円柱形の正特性半導体磁器質チップは、次のようにして作る。すなわち、原料としてBaTiO

この発明は、前記のような状況に鑑みてなされたものであり、多段階のPTC特性を示し、電気的信頼性が高く、かつ耐衝撃性があり、加工性にとんだ発熱体を提供することをその目的としている。

(発明の開示)

3 . TiOおよび半導体化元素(La³⁺. Pr³⁺ , Nd³⁺, Ca³⁺, Y³⁺, Nb⁵⁺, Sb⁵⁺, Ta⁵⁺, Bi⁵⁺) を用い、アクセプタ形成剤としてMnO2、粒界制御剤としてSiO2などを配合し、ポツトミル中で湿式粉砕して、約1100℃で仮焼する。つぎに、押出し成形もしくは直圧によって成形し、135℃で焼結して得る。Ba TiOaのキユリー点は、成分の部分置換またはたことによつて任意に選択される。たとえるSbaをPbに置換すればより高温に、BaをPbに置換すればより高温に、BaをCnかSnに置換すれば、より低温になる。

上のようにして得られた粒状ないし塊状のチップを樹脂板に開けた穴に埋込み、並列チップ間に樹脂を流し込んで板状にする等して板状体を得るのである。 電極層は図示のごとき面状のものに限らず、例えば網状、格子状等であつてもよい。

つぎに、この発明にかかる発熱体の実施例 1 ~ 3 を、比較例と併せて説明する。

(実施例1)

BaCO3, TiO2 を主成分に微量の半導体 化剤N b 2 O 5 . アクセプタ形成剤M n O 2 , 粒 界制御剤SiO₂を添加して一般的な正特性半導 体磁器の製法で、第2図回に示すごとく、直径2 mm, 長さ3 mm. Tc=120℃の円柱形チツプを 製造した。つぎに、第2図向に示すごとく、この チツプの全面に無電解ニツケルメツキを施し、熱 処理した後、円柱の側面のみを研磨して、第2図 (C)のごとく、その部分のニツケルメツキを除去し た。他方で、Tcm150℃のポリフツ化ビニリ デン系カーボン入PTC樹脂板を18 (mm) ×1 8 (mm) × 3 (mm) の板状に切断し、2 mm間隔で 貫通孔を16個開けることによつて、第2図(d)の ことき板を得た。そして、これら貫通孔に、前記 チツブを埋込んだ。このようにして得られた発熱 板の両面に無電解ニツケルメツキを施して電極と することにより、第2図(e)のごとき発熱体を得た

(実施例2)

実施例1と同じ組成に微量のSェを加えてTc

■ 80 ℃としたチップを用いるようにした以外は、まつたく実施例1と同様の方法で、発熱体を製造した。

(実施例3)

実施例 2 で使用したものとまつたく同様のチップをTc=120℃のポリエチレン系カーボン入 P T C 樹脂板に埋め込み、発熱体を製造した。樹脂板の大きさ、埋め込んだチップの数、間隔、電極等の形成は実施例 1 に同じである。

(比較例1)

実施例1のチップとまつたく同じ配合でTc = 120 c. 18 (mm) × 18 (mm) × 3 (mm) のチタバリ系PTC磁器板を作り、その両面に無電解ニッケルメッキを施し、熱処理して電極とした

(比較例2)

実施例 1 で使用しているTc= 1 5 0 セのポリフツ化ビニリデン系カーボン入PTC樹脂板を 1 8 (mm) × 1 8 (mm) × 3 (mm) の寸法に切断し、両面に無電解ニツケルメツキを施して電極とし

た。

実施例1.2.3 および比較例1.2 の各発熱体につき耐落下衝撃性を調べた結果は、以下の表のとおりである。耐落下衝撃性は、セメント硬化物上へ落下させ、割れる限度の高さをもつてあらわしたものである。また、R-T特性については、対数グラフを用いて、第3 図にあらわした。

	チップの Tc (℃)	樹脂PT CのTc (℃)	耐落下衝擊性
実施例1	1 2 0	1 5 0	5 m以上
実施例 2	8 0	1 5 0	"
実施例3	8 0	1 2 0	"
比較例i	1 2 0		0. 8 m
比較例 2		1 2 0	5 m以上·

実施例は、どれも、落下衝撃に強く、しかも、 R-T特性がほぼ2段階に分れている。すなわち、この発明にかかる発熱体は、従来のPTCセラミックスの電気的信頼性と、有機PTCヒータの 耐衝撃性を兼ね備えている上に、さらに 2 段階の PTC特性を示すものであり、温度を多段階に変 化させることができるのである。

(発明の効果)

この発明にかかる発熱耐は、多数の正特性半導体研究を関チップが互いに適宜の間隔をおいて有機PTC樹脂層でつながれて全体として板状体となっており、前記樹脂層が前記磁器質チップと異なるキュリー温度を有するものであり、かつ、成よ的板状体の両面に電極層が設けられている構成となるので、2段階のPTC特性を有し、2段階の温度変化に対応できる。また、耐衝撃性に強く、加工しやすく、量産も可能である。

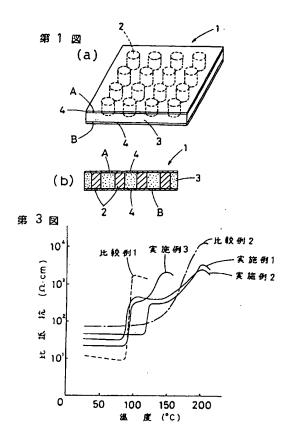
4. 図面の簡単な説明

第1図(a)、(b)はこの発明にかかる発熱体の実施例をあらわす斜視図と断面図、第2図(a)~(e)は間上の発熱体の製造工程を示す説明図、第3図はこの発明にかかる発熱体の実施例1、2、3および比較例1、2のそれぞれ温度の上昇にともなう比抵抗の変化をあらわすグラフである。

1 …発熱体 2 …チップ 3 …有機PTC樹脂

厝

代理人 弁理士 松 本 武 彦



手統補正實(自発)

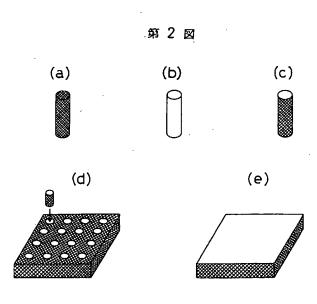
特許庁長官 殿

1. 事件の表示
昭和59年7月13日提出の特許額(1)

2. 発明の名称
発熱体

3. 補正をする者
事件との関係 特許出願人
住 所 大阪府門直市大字門直1048番地
名 称(583) 松 下電工株式会社
代表者 代表取締役 小 林 郁

4. 代理人
住 所 〒530大阪市北区大神橋2丁目4番17号
工代田第一ビル8階
電話 (05) 352-6846
氏名 (7346) 弁理士 松 本 武 彦



5. 補正により増加する発明の数

6. 補正の対象

明細書

- 7. 補正の内容
- (1) 明細書第5頁第20行ないし第6頁第1行 に「BaTiO」とあるを、「BaCO」」と 訂正する.
- (2) 明細書第6頁第1行に「TiO」とあるを 、「TiO.」と訂正する。
- (3) 明細書第6頁第7行に「135℃」とある を、「1350℃」と訂正する。

手統計正督 (自発)

昭和59年10月 5日

特許庁長官 殿

1. 事件の表示

昭和59年特許願第146642号

2. 発明の名称

発熱体

3. 補正をする者

特許出願人

事件との関係

大阪府門頂市大字門頂1048番地

名

称 (583)松下電工株式会社

代表者

代表取締役 小 林

4. 代理人

氏

〒530 大阪市北区天神橋2丁目4番17号 千代田第一ビル8階 鶴 話 (06) 352-6846 住

(7346) 弁理士 松 本 武



5. 補正により増加する発明の数

な し



6. 補正の対象

明細書

- 7. 補正の内容
- (1) 明細書第5頁第19行の「チツブは、」と 「次のよ」の間に、「一般的な正特性半導体磁器 の作り方に従つて作られ、たとえば、」を挿入す る.